

Judul:

Distribusi ketebalan lapisan tipis indium tin oxide (ITO) dengan proses DC magnetron sputtering

Pengarang/Penulis:

Simatupang, Rondang, author

Subjek:

Composite materials

Nomor Panggil:

S28565

Penerbitan:

Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)